

出力埋め込み可能な紛失擬似ランダム関数に基づく 多者間秘匿積集合プロトコルの効率化

An Efficient Multi-Party Private Set Intersection Protocol Based on Oblivious Programmable PRFs

清水 聖也 * 中井 雄士 * 渡邊 洋平 * † 岩本 貢 *
Seiya Shimizu Takeshi Nakai Yohei Watanabe Mitsugu Iwamoto

キーワード マルチパーティ計算, Private Set Intersection, Oblivious Programmable PRF

あらまし

秘匿積集合 (Private Set Intersection, PSI) プロトコルとは、複数の参加者が自身の持つ集合を秘匿したまま、集合の共通部分のみを計算する秘密計算プロトコルである。

Kolesnikov ら [1] は Oblivious Pseudorandom Function (OPRF) を基にした Oblivious Programmable Pseudorandom Function (OPPRF) プロトコルを導入し、Semi-Honest モデルにおいて任意の数の結託に対して安全な多者間 PSI プロトコルを提案した。OPRF は Oblivious Transfer (OT) ベースのプロトコルであり、これまでに多くの OPRF ベースの多者間 PSI プロトコルが提案されている (例えば, [2, 3])。一方で、OPPRF ベースの PSI は既存研究は少なく [1, 4, 5], 目指している安全性レベルがそれぞれ異なっているため、これらの研究を一概に比較することは難しい。

本研究では、Kolesnikov ら [1] と同じ Semi-Honest モデルかつ Dishonest Majority の設定の下、より効率的な OPPRF ベース多者間 PSI プロトコルを構成する。より具体的には、Kolesnikov らの方式には本来不要な OPPRF プロトコルの実行手順が含まれていることを示し、当該手順を軽量化することで効率的な PSI プロトコルを得られることを示す。

参考文献

- [1] V. Kolesnikov, N. Matania, B. Pinkas, M. Rosulek, and N. Trieu. Practical multi-party private set intersection from symmetric-key techniques. In *Proc. of ACM CCS 2017*, pp. 1257–1272, 2017.
- [2] V. Kolesnikov, R. Kumaresan, M. Rosulek, and N. Trieu. Efficient Batched Oblivious PRF with Applications to Private Set Intersection In *Proc. of ACM CCS 2016*, pp. 818–829, 2016.
- [3] M. Chase, P. Miao. Private Set Intersection in the Internet Setting from Lightweight Oblivious PRF In *Proc. of CRYPTO2020, Part III*, pp. 34–63, 2020.
- [4] N. Chandran, N. Dasgupta, D. Gupta, S. L. B. Obbattu, S. Sekar, and A. Shah. Efficient Linear Multiparty PSI and Extensions to Circuit/Quorum PSI In *Proc. of ACM CCS 2021*, pp. 1182–1204, 2021.
- [5] O. Nevo, N. Trieu, A. Yanai. Simple, Fast Malicious Multiparty Private Set Intersection In *Proc. of ACM CCS 2021*, pp. 1151–1165, 2021.

* 電気通信大学, 〒 182-8585 東京都調布市調布ヶ丘 1-5-1, The University of Electro-Communications, 1-5-1 Chofugaoka, Chofu, Tokyo, 182-8585, Japan.

† 産業技術総合研究所, 〒 135-0064 東京都江東区青海 2-3-26, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), 2-3-26 Aomi, Koto-Ku, Tokyo, 135-0064, Japan.